・综述・

# ZrB, 粉体制备技术的研究进展

# 赵彦伟 周延春 刘宏瑞 李军平 孙文婷

(航天材料及工艺研究所,先进功能复合材料技术重点实验室,北京 100076)

**文** 摘 综述了国内外 ZrB<sub>2</sub> 粉体制备技术如固相法、液相法和气相法的研究进展,详细分析了各种制备 技术的特点,并展望了 ZrB, 粉体制备技术的发展方向。

关键词 ZrB,,制备技术,硼/碳热还原法,溶胶-凝胶法,高频等离子体法

中图分类号:TB3 DOI:10.3969/j.issn.1007-2330.2014.04.001

# Progress on Preparation of ZrB<sub>2</sub> Powders

ZHAO Yanwei ZHOU Yanchun LIU Hongrui LI Junping SUN Wenting

(Science and Technology of Advanced Functional Composite Materials Laboratory, Aerospace Research Institute of Materials & Proceeding Technology, Paiiing, 100076)

Materials & Processing Technology, Beijing 100076)

**Abstract** Preparation technology of zirconium diboride powders, such as solid method, liquid method, gas method and so on, is reviewed in detail. The characteristics of a variety of the preparation routes are detailedly analyzed, and the further trend of preparation technology of zirconium diboride powders is forecasted.

Key words ZrB2, Preparation technique, Carbothermal reduction, Sol-gel method, High frequency plasma

## 0 引言

ZrB, 陶瓷具有高熔点(3 245℃)、高硬度(23 GPa)、高 强度、良好的导热性[60 W/(m·K]和导电性 (1.0×107 S/ m)、优良的抗烧蚀性和抗热震性等特点,在航天、冶金、机 械、核工业等领域中得到了广泛应用,成为一种非常有潜 力的超高温结构陶瓷材料<sup>[1-12]</sup>。但由于商用 ZrB, 粉体表 面的氧污染(由非晶 B2O, 和晶态 ZrO2 组成)导致很难烧 结致密化,只有当这些氧污染在较低温度下去除后才能加 速材料致密化进程。B,O,在高温真空环境中易挥发,而 ZrO, 的挥发温度在2000℃以上,此时 ZrB, 粉末发生粗 化,因此需要加入含 C 或 B 的化合物,如 C<sup>[13-15]</sup>、B<sup>[16-17]</sup>、 B<sub>4</sub>C<sup>[14-15,18-19]</sup>、过渡金属碳化物(VC、WC、NbC、Mo,C、 Cr<sub>2</sub>C<sub>2</sub>)<sup>[20-25]</sup>、硅化物<sup>[26-28]</sup>和氮化物<sup>[29-30]</sup>等有效的除氧助 剂借助化学反应来实现 ZrO, 低温去除,从而有效促进材 料致密化。由此可见,高纯超细粉体对制备性能优异的超 高温陶瓷材料至关重要,因此,低成本、高质量的超高温粉 体制备成为超高温陶瓷材料的研究基础。本文综述了国 内外 ZrB, 粉体制备技术的研究进展,为 ZrB, 材料的实际 应用提供指导。

## 1 ZrB<sub>2</sub> 粉体的制备

ZrB<sub>2</sub>粉体的合成方法按反应物状态分类主要有固相法、液相法和气相法。

#### 1.1 固相法

#### 1.1.1 直接合成法

单质锆粉或含锆化合物粉与硼粉在惰性气体(如高 纯 Ar 气)或真空下高温反应直接合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体:

 $Zr(s) + 2B(s) \longrightarrow ZrB_2(s)$ (1)直接合成法的应用可追溯到100多年前,但难得到 高纯度的硼粉,直到近50年来才具备合成高纯ZrB,粉 的能力。式(1)的吉布斯自由能在常温以上即为负值, 并且是放热反应( $\Delta H_{res}^0$  =-323 kJ),反应过程容易发生自 蔓延高温合成(SHS)促进ZrB,粉的制备,SHS 过程的升 温和降温速率与粉体的缺陷度有较大关系,影响粉体的 烧结性<sup>[1]</sup>。Chamberlain 等<sup>[31]</sup>通过控制加热速率(~ 1℃/min)避免发生 SHS,用 Zr 粉(99%,~46 µm)和 B 粉(99%,~100 nm)在真空中 600℃反应 6 h 合成了 ZrB, 粉,其粒径(<100 nm)与反应前 Zr 粉的相当。因此 原始 Zr 粉粒径细小可有效减小合成 ZrB, 粉的粒径,一 般常采用机械活化的方法使 Zr 粉粒径减小,但此操作 存在一定危险性,可通入一定量惰性气体(如高纯 Ar)保 护,同时可避免活性 Zr 粉被氧化。当热处理温度升高 到1450℃和1650℃时会导致合成ZrB,晶粒的粗化,平 均粒径将分别增加到0.6和1 µm,如图1 所示<sup>[31]</sup>。

— 1 —

收稿日期:2014-05-27

作者简介:赵彦伟,1979年出生,博士,工程师,主要从事高性能陶瓷及陶瓷基复合材料的研究。E-mail:zhaoyanweiofiac@gmail.com



- (a) 600°C for 360 min
- (b) 1 450 °C for 60 min

(c) 1 650°C for 60 min



Fig. 1 SEM micrographs of ZrB2 powders formed from Zr-B powder mixtures milled after heating

由于金属 Zr 具有延展性,机械活化时部分 Zr 粉 会被撞击粘结成片状,粉碎效果不理想,且金属 Zr 比 较昂贵,过于活泼,原料的准备与合成过程中存在一 定的危险性。Guo 等<sup>[32]</sup>以 ZrH<sub>2</sub> 粉替代 Zr 粉,机械活 化 ZrH<sub>2</sub> 粉(99%,约46 µm)和 B 粉(95.9%,约0.8 µm)后放入流动高纯 Ar 气的热处理炉中于 800~1 200℃下合成 ZrB,粉,其反应方程式为:

 $\operatorname{ZrH}_{2}(s) + 2B(s) \longrightarrow \operatorname{ZrB}_{2}(s) + H_{2}(g)$  (2)

所合成粉体的 XRD 图谱如图 2 所示,在 900℃ 或以上温度,ZrH<sub>2</sub> 完全转化为 ZrB<sub>2</sub> 粉,所制备粉体 晶粒粒径为 5~40 nm,且随着热处理温度升高,粉体 晶粒粒径逐渐增大,此方法虽然晶粒粒径较小,但是 因粉体中存在少量未反应完全的 ZrO<sub>2</sub> 而纯度不高, 有待于进一步优化原料配比来提高 ZrB, 粉体纯度。





Fig.2 XRD patterns of the  $ZrB_2$  powders prepared by ball milling for  $(\widehat{1}, \widehat{2})$  5 h and  $(\widehat{3} \sim \widehat{7})$  10 h and annealing from 800°C to 1 200°C

最近,该课题组又用同样方法机械活化 ZrCl₄ 粉 (99%,0.8~3.1 μm)和 B 粉(95.9%,~0.8 μm),在 1 200℃下热处理2 h 合成了直径为0.1~2.1 μm,厚度为40 ~200 nm 的 ZrB₂ 片晶,形貌见图 3<sup>[33]</sup>。其反应方程式为:

3ZrCl<sub>4</sub>+10B  $\longrightarrow$  3ZrB<sub>2</sub>+4BCl<sub>3</sub> (3)

由于 ZrCl<sub>4</sub> 在空气中容易吸潮,与水反应生成 ZrOCl<sub>2</sub>,如持续发生水合作用则生成 ZrOCl<sub>2</sub> · 8H<sub>2</sub>O, 其反应方程式为:

ZrCl<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O → ZrOCl<sub>2</sub>+2HCl (4) 原料中 ZrCl<sub>4</sub>的水合作用随环境温度、气压和接 - 2 - 触时间不同而生成 ZrOCl<sub>2</sub> · nH<sub>2</sub>O (0≤n≤8)。由此 可见,原料配比不易控制,可重复性差,合成 ZrB<sub>2</sub> 的 质量不稳定,且混料时放出大量 HCl,对人体和设备 造成一定危害,不适宜大规模生产。



图 3 球磨 5 h 后在 1 200℃热处理 ZrB<sub>2</sub> 粉体的典型 SEM 照片 Fig. 3 Typical SEM images of the ZrB<sub>2</sub> powders prepared

by ball milling for 5 h and annealing at 1 200℃ 最近,Hu 等<sup>[34]</sup>以 B 粉和 Zr 粉为原料,Si 粉和过渡 金属粉(Mo、Nb、Ti 和 W 等)为催化剂在 1 550℃下原位 合成了板状 ZrB<sub>2</sub> 粉,合成过程中形成的过渡金属硅化物 为液相,加速了 Zr 和 B 的扩散,有利于 ZrB<sub>2</sub> 沿着 *a* 轴或 *b* 轴生长,形成的板状形貌如图 4 所示<sup>[34]</sup>。



宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014 年 第4期

由以上分析可知,直接合成法制备的 ZrB<sub>2</sub>粉纯 度高,合成条件及过程简单;但原料昂贵、成本高,反 应过程需要高温,能耗高,不适于工业化生产,因此无 法得到很好的应用。

## 1.1.2 自蔓延高温合成法(SHS)

Radev 等<sup>[35]</sup>以 Zr 粉(99%, 3 μm)和非晶 B 粉 (98%, 10 μm)为原料首先采用机械球磨,然后通过 SHS 方法合成了 ZrB<sub>2</sub> 粉体,该粉体有一定程度的团 聚,团聚颗粒为 10~15 μm; Khanra 等<sup>[36-37]</sup>采用 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>(99.5%, <44 μm)、ZrO<sub>2</sub>(99.8%, <44 μm)和 Mg 粉(99.9%, <44 μm)为原料,利用 SHS 技术合成 了粒径约 25 nm 的 ZrB, 粉,其反应方程式为;

 $ZrO_{2}(s)+2H_{3}BO_{3}(s)+5Mg(1) \longrightarrow ZrB_{2}(s)+5MgO(s)+3H_{2}O$ (5)

在自蔓延过程中,  $H_3BO_3$  被单质 Mg 还原为 Mg<sub>3</sub> (BO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>和 MgB<sub>4</sub>, ZrO<sub>2</sub> 被部分还原为 Zr<sub>3</sub>O和 Zr, 然 后 Zr 与 MgB<sub>4</sub> 反应得到 ZrB<sub>2</sub> 粉体。然而,常规 SHS 过程容易导致反应物转化不完全,产物纯度不高,因 此, Khanra 等<sup>[37]</sup>又发明了二次 SHS(DSHS)技术,即 将单次 SHS(SSHS)合成的粉体混合一定量的  $H_3BO_3$ 和 Mg 粉再进行一次 SHS 过程,这样既减小了产物的 粒径(产物中 ZrB<sub>2</sub> 粒径由一次 SHS 的 75~125 nm 减 小到二次 SHS 的 25~40 nm)又提高了产物的纯度 (表 1 产物中 ZrB<sub>2</sub> 含量由一次 SHS 的 60.3wt% 提高 到二次 SHS 的 79.3wt%)。

表 1 单次和两次合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体的化学成分 Tab. 1 Chemical analysis of SSHS and DSHS ZrB<sub>2</sub> powders

						wt%
method	Zr	В	0	$ZrB_2$	$B_{51}Zr$	ZrO <sub>2</sub>
SSHS	76.4	13.6	9.7	60.3	1.9	37.8
DSHS	76.5	18.8	4.4	79.3	3.9	16.8

方舟等<sup>[38-39]</sup>以Zr 粉、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉与 Mg 粉或Zr 粉与 B 粉为原料,采用 SHS 技术制备了ZrB<sub>2</sub> 陶瓷粉末,其 中 50 μm 的Zr 粉反应体系是最理想的。研究表明: Zr-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Mg 体系中粒径较细的B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉包裹在Zr 粉 和 Mg 粉周围,在 643℃时,未熔化的Zr 粉和部分未 熔化的 Mg 粉处于熔融态 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的包裹中,体系中发 生 Mg 还原 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Zr 还原 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、新生的B与Zr 反应 生成ZrB<sub>2</sub> 的反应。SHS 产物晶粒形状、大小很不规 则,粒径 2~5 μm,产物酸洗后颗粒基本上为圆形或 椭圆形的晶粒,粒径 0.5~2 μm,酸洗产物中ZrB<sub>2</sub> 含 量为 94.59wt%,ZrO<sub>2</sub> 含量为 3.87wt%,H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 含量 为 1.54wt%;而对于Zr-B 体系的SHS 产物中ZrB<sub>2</sub> 含量为 98.95%,颗粒粒径 1~5 μm,分布比较均匀。

张等<sup>[40-41]</sup>采用 SHS 工艺,利用 ZrO<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Mg 体系放热反应合成了高纯度 ZrB<sub>2</sub> 微粉。首先 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014 年 第4 期 和 Mg 熔化, 液态 Mg 在"毛细管力"作用下渗透到熔 融的 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和固态的 ZrO<sub>2</sub> 颗粒间隙。反应初期, ZrO<sub>2</sub> 颗粒与 Mg 熔体以溶解-析出机制反应生成 Zr 和 MgO,释放大量的反应热, 从而诱发 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Mg 之间的 反应, 生成 B 和 MgO。反应生成的 Zr 和 B 结合生成 ZrB<sub>2</sub> 晶粒, 其基本化学反应方程式为:

 $ZrO_{2}(s) + B_{2}O_{3}(s) + 5Mg(1) \longrightarrow ZrB_{2}(s) + 5MgO(s)$ (6)

由于 Mg 和 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 高温挥发,对产物 ZrB<sub>2</sub> 粉体纯 度有较大影响。当 Mg 过量 30wt%, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 过量 5wt% 时,所合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体纯度达到最高的 96.3%,其中 Zr 含量 77.9%, B 含量 18.4%,O 含量 1.3%,平均 粒径为 2.15 μm。若在原料中加入 30wt% 的稀释剂 MgO 时,合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体平均粒径达到最小的 0.41 μm。采用 Mg 做催化剂的 SHS 技术所合成的粉体的 粒径和纯度均存在一定问题,需要进一步改善条件提 高粉体质量。

降低合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体粒径的另一个途径是在原料 中加入稀释剂 NaCl。SHS 过程中加入 NaCl 后能降 低燃烧合成温度,从而降低产物粒径。Camurlu 等<sup>[42]</sup> 在惰性气体 Ar 气条件下以 B 粉、Zr 粉及 10wt% ~ 50wt% NaCl 为原料采用 SHS 技术制备了纳米 ZrB<sub>2</sub> 粉,其反应方程式为:

 $Zr(s) + 2B(s) + xNaCl(s) \longrightarrow ZrB_2(s) + xNaCl(1)$ 

(7)

随原料中 NaCl 含量增加,反应的绝热温度、反应 速率和所合成 ZrB<sub>2</sub> 粉的晶粒粒径和颗粒粒径明显减 小,当 NaCl 含量为 30wt% 时为最佳合成条件,反应较 稳定,所得粉末粒径分布较均匀,小于 200 nm,采用 此工艺所合成的粉体的形貌如图 5 所示<sup>[42]</sup>。





(b) 30wt%



以上分析可知, SHS 方法具有操作过程简单、合成时间短、能耗小、成本低、粉体活性高等优点, 然而 在自蔓延高温合成过程中反应速度太快, 反应进行得 不是很完全, 而且其反应过程、产物结构以及粉体性 能都不容易控制, 产物容易残留较多杂质相, 其去除 过程将会进一步掺入其他杂质, 使合成粉体的纯度下 降。

# 1.1.3 热还原法

热还原法可根据还原剂的种类不同分为碳热还原 法、硼热还原法、硼热/碳热还原法和金属热还原法等。

# 1.1.3.1 碳热还原法

碳热还原法是 ZrO<sub>2</sub> 与还原剂 C 和 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在高温 炉中长时间反应生成 ZrB<sub>2</sub> 粉体<sup>[43]</sup>,其基本化学反应 方程式为:

$$ZrO_{2}(s) + B_{2}O_{3}(s) + 5C(s) \longrightarrow ZrB_{2}(s) + 5CO(g)$$
(8)

根据相关热力学数据计算可知[44],标准大气压

下式(8)在1509℃以上才能发生反应,如图6所示, 反应温度较高,合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体晶粒粗大。当反应 环境在真空(如11 Pa)条件下时,反应的 Gibbs 自由 能在938℃时为零,可见反应的起始温度降低很多, 有望得到超细 ZrB<sub>2</sub> 粉体。但是由于 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的蒸汽压 低,挥发损耗严重,导致硼源不足,产品中碳含量较 高,为保证反应完全,需加入过量的 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,其含量随 温度和真空度不同而改变,由于 B、C 轻元素难以分 析测定,因此难以精确确定 Zr/B/C 比,所合成粉体 质量不够稳定。





Fig. 6 Change in Gibbs' free energy of reaction as a function of temperature for reactions (8), (10), and (11) under different state

# 1.1.3.2 硼热还原法

- 4 -

硼热还原法是以 B 或 B<sub>4</sub>C 为还原剂, 使 ZrO<sub>2</sub> 还 原硼化生成 ZrB<sub>2</sub>, 由于只有两种反应物参与反应, 反 应相对简单, 且能在相对较低的温度下进行, 如图 6 所示, 其基本化学反应方程式为:

 $ZrO_{2}(s)+4B(s) \longrightarrow 2ZrB_{2}(s)+B_{2}O_{2}(g) \qquad (9)$ 7ZrO<sub>2</sub>(s)+5B<sub>4</sub>C(s)  $\longrightarrow$ 7ZrB<sub>2</sub>(s)+3B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(g)+5CO(g) (10)

Zhao 等<sup>[45]</sup>采用 ZrO<sub>2</sub>和 B<sub>4</sub>C 为原料合成了 ZrB<sub>2</sub> 粉体,由热力学计算可知<sup>[44]</sup>(图 6),标准大气压下式 (10)的反应吉布斯自由能在 1 218℃以上时为负,实 验发现此体系在 1 400~1 500℃下保温 45 min 后生 成大量 ZrB<sub>2</sub>,但仍有少量 ZrO<sub>2</sub>剩余;而当温度升高到 1 600℃时,体系中原料完全反应生成 ZrB<sub>2</sub>。此体系 所合成的粉体中有 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>存在,粉体的纯度不高。

Miliet 等<sup>[46]</sup>将高纯 ZrO<sub>2</sub>(99%, 2 µm)和非晶 B 粉(92%,0.2~0.4 µm)混合放入高能球磨机中,通 过机械合金化的方法,真空球磨 70 h,然后在1100℃ 下热处理合成粒径为0.2~0.6 µm 的ZrB<sub>2</sub> 粉体。此 工艺过程简单,粉体粒径小、活性高,但由于球磨过程 中球磨介质、球磨罐和粉体间的摩擦碰撞等因素容易 引入杂质,导致所得产物纯度不高,且球磨过程可能 会产生大量的热,容易发生爆炸事故。

Ran 等<sup>[47]</sup>以纳米 ZrO<sub>2</sub> 粉和非晶 B 粉(物质的量

比为1:4)为原料在真空条件下高温炉中合成了亚微 米 ZrB<sub>2</sub> 粉体。图7为合成粉体的表面能和粒径与合 成温度的曲线。随着合成温度升高, ZrB<sub>2</sub> 粉体的粒 径增加, 氧含量随之降低,即合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体的粒径 由1000℃的0.15  $\mu$ m 增加到1500℃的0.6  $\mu$ m 和1 650℃的0.66  $\mu$ m, 而氧含量由1000℃的2.30wt%降 低到1500℃的0.66wt%和1650℃的0.43wt%。



图 7 合成 ZrB<sub>2</sub> 粉的表面能和颗粒大小与合成温度的关系 Fig. 7 Specific surface area and equivalent calculated particle size of ZrB, powder as a function of synthesis temperature

热力学计算和实验表明,B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 是反应过程的中间 产物,在1 200℃或以下时,1 mol ZrO<sub>2</sub> 和4 mol B 反应 生成0.667 mol B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,有0.667 mol 未反应的 B 粉剩 余;在高于1 200℃时,B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 会与 B 反应生成气态的 B<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 和 BO,1 600℃以上能够反应完全,在实际反应中 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014年 第4期 使硼锆摩尔比在 3.33~4 有利于 ZrO<sub>2</sub> 被完全还原,且 尽可能减少残留 B 的含量,有利于提高粉体质量。

由于中间过程有 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 生成,高温下其为液相, 加速了粉体颗粒长大。基于此,Guo 等<sup>[48]</sup>采用改进 的硼热还原技术,即二步还原法加中间水洗技术,该 技术采用 ZrO<sub>2</sub> 和过量 B 粉先在 1 000℃硼热还原 2 h,然后用热水洗涤合成的粉体去除反应生成的 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,烘干后再在 1 550℃ 热处理 1 h 去除残留的 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 得到最终的粉体。图 8 为两步还原法和二步还 原法结合中间水洗合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体的 SEM 对比照片。 由图 8 可知,用此技术合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体的粒径为 0.4 ~0.7 µm,氧含量为 0.40wt%,比传统的两步硼热还 原技术合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体粒径(2~3 µm)小很多,氧 含量(0.68wt%)也有所降低。





Fig.8 SEM images of ZrB<sub>2</sub> powder synthetized by the two-step reduction method and two-step reduction plus intermediate water-washing method

硼热还原法合成温度相对较低、合成粉体粒径 小,为低温制备超细 ZrB<sub>2</sub> 粉体提供了一种新的途径, 但是反应过程中生成 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相,容易导致粉体颗粒长 大,影响其烧结活性,需要水洗或真空去除才能获得 高纯 ZrB, 粉体。

#### 1.1.3.3 硼/碳热还原法

硼/碳热还原法是工业化生产 ZrB<sub>2</sub> 粉体的常用 方法,还原剂采用碳和碳化硼。工业生产中,由于 B<sub>4</sub>C 不易挥发,可以准确配方,工艺稳定且出料率高, 所以多用它作还原剂,在高温碳管炉中固相反应合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体。其基本化学反应方程式为:

 $2ZrO_{2}(s)+B_{4}C(s)+3C(s) \longrightarrow 2ZrB_{2}(s)+4CO(g)$ (11)

Zhao 等<sup>[45]</sup> 对 ZrO<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C-C 体系进行了热力学计 算,并将各原料均匀混合烘干后,置于电炉内在惰性 气体 Ar 中1 600℃下合成了 ZrB<sub>2</sub> 粉体。此体系反应 在低温阶段(1 400℃)按照硼化反应式(10)进行,在 高温阶段(1 600℃)按碳化反应式(8)进行。在这个 反应体系中,由于中间产物 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的汽化,反应前需 加过量 B<sub>4</sub>C 以弥补 B 的损失而得到高纯 ZrB<sub>2</sub> 粉体。 合成温度越高,保温时间越长,O、C 含量越低,但合 成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体颗粒粒径越大,如在1 600℃下保温 45 min 合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体的粒径为0.5  $\mu$ m,而在1 650℃ 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014 年 第4 期 下保温 90 min 后合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉体的粒径增加了 2 倍,因此控制合成温度和保温时间对制备高纯、超细 ZrB<sub>2</sub> 粉体是至关重要的。

在标准大气压下式(11)的反应吉布斯自由能在 温度>1 424℃时为负,反应才有可能发生,由于此反 应有 CO 气体生成,当反应环境的真空度为11 Pa 时, 式(6)发生反应的起始温度降低到 894℃,可见,高真 空可有效降低合成粉体的温度,从而有效减小合成粉 体的粒径。

郑州大学的马成良等<sup>[49]</sup>以  $ZrO_2$ 、 $B_4C$ 和 C 为原 料采用硼/碳热还原法分别在真空感应炉和电弧炉中 完成了  $ZrB_2$  粉体的工业化合成。当  $B_4C$ 和 C 均过量 5mol%时,在1750℃下保温1.5h合成的  $ZrB_2$  粉体 质量较好,粉体颗粒基本呈粒状或短柱状,颗粒大小 均匀,纯度>98%,粒径为1~4 µm。贾全利等<sup>[50]</sup>同 样以  $ZrO_2$ 、 $B_4C$ 和 C 为原料采用微波加热在较低温 度下合成了纯度较高的  $ZrB_2$  粉体。起始反应温度为 1100℃,此时增加  $B_4C$ 和 C 的加入量可促进微波还 原反应的进行,提高  $ZrB_2$  粉体的纯度。此体系在1 250℃下保温2h 制备的粉体中  $ZrB_2$  粉体含量可达 95%以上,但是颗粒分布不均匀。

Guo 等<sup>[44]</sup> 以 ZrO<sub>2</sub>、 $B_4C$ (过量 20wt% ~ 25wt%) 和炭黑(C)为原料,在真空环境1650℃下保温1h合成了近似球状的 ZrB<sub>2</sub> 粉体,粒径为0.5~1  $\mu$ m,如图 9 所示;当合成温度升高到1750℃时得到粒径为1~ 1.5  $\mu$ m 的柱状 ZrB<sub>2</sub> 粉体,两种合成温度氧含量均较低约为0.7wt%。由于1650℃合成的粉体粒径小和氧含量低,具有相对较好的烧结活性,此粉体所制备的陶瓷块体的致密度较高,达到93%左右。



图 9 1 650℃和1 750℃反应1 h 合成 ZrB, 粉体的 SEM 照片<sup>[44]</sup>



值得注意的是在还原反应合成  $ZrB_2$  粉体过程中 产生的中间相  $B_2O_3$  的挥发会导致  $ZrO_2$  和 C 的剩余, 在 1 550℃及以上会生成 ZrC 相,如图 10 所示。原料 中按化学方程式过量 20wt% ~25wt% 的  $B_4C$  合成的 粉体中不含 ZrC,因此为消除产物中 ZrC 含量提高粉 体纯度,需增加反应物  $B_4C$  的量或者加入少量  $B_2O_3$ 相<sup>[1,44]</sup>。

— 5 —





该方法原料来源广泛、成本低、工艺过程简单,易 于实现 ZrB<sub>2</sub> 粉体的大批量生产。但是其不足之处是 反应温度高,反应时间长,能耗大,不利于节约能源。

本课题组采用纳米 ZrO<sub>2</sub> 粉(粒径约 100 nm,纯 度 99.9%),过量 20wt% B<sub>4</sub>C 粉(粒径约 1.5  $\mu$ m,纯 度 96%)和酚醛树脂(或淀粉)做原料,硼/碳热还原 法合成超细 ZrB<sub>2</sub> 粉体,氧含量约 1.2wt%,粒径约 100 nm。图 11 为 1 600℃下合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体的 XRD 图谱和 SEM 照片,可见,颗粒尺寸分布均匀,分散性 较好,具有良好的应用前景。



图 11 1 600℃下合成 ZrB, 粉体的 XRD 图谱和 SEM 照片

Fig. 11 X-ray diffraction patterns and scanning electron microscopy morphologies of  $\rm ZrB_2$  powders synthesized at 1 600  $^\circ\!C$ 

# 1.1.3.4 金属热还原法

金属热还原法通常以 Zr/ZrO<sub>2</sub>、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、单质金属(如 Al、Mg、Ca、Si)为原料,通过熔融金属低温还原的

方法制备  $ZrB_2$  粉体,基本反应方程式为(以单质 Al 为例):

 $3Z_rO_2(s)+3B_2O_3(s)+10Al(1)\longrightarrow 3Z_rB_2(s)+5Al_2O_3(s)$ 

(12)

刘国齐等<sup>[51]</sup>采用金属 Al 粉、ZrO<sub>2</sub>和 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(或 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>)为原料,在N<sub>2</sub>气氛保护炉中1100℃下保温5 h 合成 ZrB<sub>2</sub>,产物中不仅有副产物 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>生成,还有 AlN,ZrN 和铝硼化合物生成,此外还有微量 ZrO<sub>2</sub>剩 余。原料中加入过量 Al 粉既能保证反应的充分性, 又能抑制 A1N 和 ZrN 的生成,提高了 ZrB<sub>2</sub> 粉体的纯 度。此方法常与 SHS 工艺相结合,反应中放出大量 的热促使体系发生自蔓延高温合成。于志强等<sup>[52]</sup>以 ZrO<sub>2</sub>、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和 Al 粉为原料,利用 SHS 反应获得了 ZrB<sub>2</sub>与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合粉末,由于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>不易去除,很难 获得纯度较高的 ZrB<sub>2</sub> 粉体。对于 ZrO<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-A1 体 系,随反应温度升高,B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 先熔化,与 A1 发生还原反 应形成单质 B 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,其后随着 A1 的熔化,A1 与 ZrO<sub>2</sub>反应形成 Zr 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,最后所产生的单质 Zr 和 单质 B 化合形成 ZrB<sub>2</sub>。

Setoudeh 等<sup>[53]</sup> 以 ZrO<sub>2</sub>、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 Mg 粉为原料球 磨共混 15 h 后采用 SHS 方法合成了 ZrB<sub>2</sub> 粉体。 1.1.2 章节中也提到了 Mg 作还原剂合成粉体,但粉 体的纯度均不高,需要进一步优化。

金属热还原反应为放热反应,反应中放出大量的 热使反应迅速进行,生成大量 ZrB<sub>2</sub>,但反应速度不易 控制,反应后生成的 ZrB<sub>2</sub> 与金属(如 Al、Mg、Ca、Si) 氧化物需要分离,其处理工序复杂,难于保证产品的 纯度。由于还原金属具有很高的蒸气压,容易气化, 从而使金属热还原反应应用受到限制。

## 1.1.4 热分解法

Andrievskii 等<sup>[54]</sup>在 T=573 ~623 ℃, p=0.133 Pa 条件下,通过加热 Zr(BH<sub>4</sub>)<sub>4</sub> 获得粒径为 40 nm, 晶格 常数 a=0.3165 ~0.3167 nm, c=0.3528 ~0.1534 nm 的无定形 ZrB<sub>276</sub>, 其基本化学反应方程式为:

 $\operatorname{Zr}(BH_4)_4(s) \longrightarrow \operatorname{Zr}B_x(s) + H_2 \uparrow (13)$ 

# 1.1.5 电化学合成法

Devyatkin 等<sup>[55]</sup>采用含  $ZrO_2$  和  $B_2O_3$  的冰晶石合成  $ZrB_2$  粉体,此法的优点是可一步制备出单晶  $ZrB_2$ ,并且温度(500~1000°)相对其他方法低一些。

# 1.1.6 熔盐电解法

熔盐电解法是利用 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 ZrO<sub>2</sub> 在 MgO、MgF<sub>2</sub> 或 CaO、CaF<sub>2</sub> 等助熔剂的条件下通过低电压大电流 熔融电解而得到。此方法制备的 ZrB<sub>2</sub> 粉体纯度一般 在 95% 左右,粒径较粗,分布范围较广。但由于电流 效率低,生产成本昂贵,不适合大规模工业化生产。

# 1.2 液相法

# 1.2.1 溶胶-凝胶法

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014 年 第4 期

溶胶-凝胶法是利用金属无机盐或有机盐溶于 溶剂中形成均匀的溶液,然后在一定条件下使含有金 属盐的溶液发生醇解、水解或缩聚等反应生成均匀、 稳定的溶胶体系,再经陈化、干燥得到凝胶,最后经高 温热处理反应得到所需粉体。此工艺合成粉体温度 低,具有化学均匀性高、化学纯度高、合成粉末粒径 小、比表面积大、活性高等优点,是低温制备超细粉体 的常用方法。

Yan 等<sup>[56]</sup>以氧氯化锆(ZrOCl<sub>2</sub>·8H<sub>2</sub>O)、硼酸、环 氧树脂分别作为 ZrO<sub>2</sub>、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和 C 的来源(物质的量 比为1:2:10),以图 12 作为合成 ZrB<sub>2</sub> 前驱体粉流程 图。首先将硼酸溶液缓慢滴入氧氯化锆溶液中,聚乙 二醇作为分散剂,缓慢滴加氨水调节 pH 值为4,形成 二元溶胶,然后将用乙醇稀释的酚醛树脂加入搅拌均 匀,继续滴加氨水使混合溶胶凝胶化,烘干,研磨过筛 得到前驱粉体,将其放入高温石墨电阻炉中,在1 200 ~1 600℃下 Ar 气环境中进行锻烧1 h 合成粉体。图 13 为前驱体粉在1 500℃下反应1 h 合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体 的 TEM 照片,微区衍射图谱和 EDS 分析,结合元素 分析可知,采用此工艺在1 500℃下合成的粉体具有 粒径小(<200 nm)、表面能高(~32 m<sup>2</sup>/g) 和氧含量 低(<1.0wt%)的特点,比商用 ZrB<sub>2</sub> 粉好。



图 12 采用溶胶-凝胶法合成 ZrB<sub>2</sub> 前驱体粉流程图

Fig. 12 Flowchart for synthesis of zirconium diboride precursor powders using sol-gel precursors

贾全利等<sup>[57]</sup>用蔗糖代替环氧树脂作碳源采用同 样方法合成了  $ZrB_2$  粉体。随温度升高,所合成的  $ZrB_2$  含量明显增加,当  $B_2O_3$  和 C 按化学方程式分别 过量 10mol% 时,1 300℃下保温 2 h 所合成的  $ZrB_2$  粉 体的含量在 95% 以上,粒径为 100~300 nm。

车等<sup>[58]</sup>以硝酸氧锆[ZrO(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O]、硼酸 (H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>)和酚醛树脂分别作为发生碳热还原反应的 锆源、硼源和碳源,用稀氨水调节溶液 pH 值至 3.5 形成氧化锆溶胶,采用溶胶-凝胶法合成出了颗粒粒 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014年 第4期 径为 1 µm 左右的  $ZrB_2$  粉。当原料中 B:Zr(物质的 量比)为 3,1 500℃ 保温 1 h 的工艺参数下合成出的  $ZrB_2$  粉性能最佳,随着硼锆比的提高,生成的  $ZrB_2$  颗 粒粒径越来越大,微观形貌也由细小的球状变成粗大 的柱状。

Xie 等<sup>[59]</sup>采用正丙醇锆、硼酸、酚醛树脂为原料, 在一定条件下得到锆源、硼源、碳源的混合溶胶,经过 干燥凝胶化,在1400℃下碳热还原得到颗粒粒径为 200~600 nm 的 ZrB, 粉体。

由于溶胶-凝胶法所用原料大多都是无机盐或 醇盐,原料成本较高,生产周期长,工艺过程复杂,涉 及大量的过程变量,易受到外界环境等不确定因素影 响和控制,且有机溶剂对人体或周围环境有一定的毒 性和危害性,不适合大规模生产。



图 13 1 500℃反应 1 h 合成粉体的 TEM 照片, 微区衍射图谱和 EDS 分析

Fig. 13 Transmission electron microscopy image, selected-area electron diffraction pattern, and EDS analysis of the synthesized powders at 1 500°C for 1 h

## 1.2.2 液相前驱体法

与溶胶-凝胶法相类似,液相前驱体法是借助液 相化学过程,使 Zr 源、B 源和 C 源在分子级水平上均 匀混合,在一定条件下以固态前驱体的形式固定下 来,然后在高温下进行固相碳/硼热还原反应生成 ZrB<sub>2</sub> 粉体。此工艺合成粉体过程中反应接触面积 大,能显著降低合成粉体的反应温度,是低温合成超 细粉体的常用方法。

李等<sup>[60]</sup>以聚乙酰丙酮锆、硼酸、酚醛树脂分别作 为发生碳热还原反应的锆源、硼源、碳源,利用液相前 驱体法制备了 ZrB<sub>2</sub> 粉末。首先将乙醇加入三口瓶 中,然后依次加入聚乙酰丙酮锆、硼酸、酚醛树脂(物 质的量比为1:2:5),控制体系的 pH 值,在一定温度 下搅拌反应一段时间,形成均匀稳定的溶液,待反应

\_ 7 \_

完成后,利用旋转蒸发器旋干,然后在真空烘箱中烘 干,得到 ZrB<sub>2</sub> 陶瓷前驱体粉末,通过在 1 600℃下发 生碳热还原反应合成 ZrB<sub>2</sub> 粉末。ZrB<sub>2</sub> 前驱体在 pH 值不大于 4 的反应环境下,反应时间越长合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉末纯度越高,存在 ZrC 晶体、游离碳和少量氧 杂质,颗粒尺寸为 2~4 μm。

液相前驱体法制备 ZrB<sub>2</sub> 粉体具有对设备要求低,工艺周期短,合成温度低等优点,合成粉体成分均匀,颗粒度细小,是一种有良好发展前景的合成技术。 但此工艺中所采用的有机溶剂对人体或环境有较大 危害性,且废液不易处理。

液相法合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体时,由于 B 源(硼酸)或 C 源(酚醛树脂、环氧树脂、蔗糖等)裂解时容易挥发损失,且 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在高温下也较容易挥发,为了保证还原反应完全,需加入过量的 B 源和 C 源,由于 B、C 轻元素难以分析测定,因此难以精确确定 C/B/Zr 比,难以获得纯度较高的 ZrB, 粉体。

#### 1.3 气相法

#### 1.3.1 高压气相还原法

Chen 等<sup>[61]</sup> 以 ZrCl<sub>4</sub> 和 NaBH<sub>4</sub> 为原料,在高压釜 内惰性气体(Ar)环境中于 500~700℃反应 12~24 h 得到粒径为 10~20 nm 的 ZrB<sub>2</sub> 粉,其反应方程式为: ZrCl<sub>4</sub>(s)+2NaBH<sub>4</sub>(s)→ZrB<sub>2</sub>(s)+2NaCl(s)+2HCl(g)+3H<sub>2</sub>(g) (14)

NaBH<sub>4</sub> 在 500℃以上会发生分解生成气相 BH<sub>3</sub>, 然后与气相 ZrCl<sub>4</sub>(升华温度为 331℃)反应:

$$NaBH_{4}(s) \longrightarrow BH_{3}(g) + NaH(s)$$
(15)  

$$ZrCl_{4}(g) + 2BH_{3}(g) + 2NaH(s) \longrightarrow$$
  

$$ZrB_{2}(s) + 2NaCl(s) + 2HCl(g) + 3H_{2}(g)$$
(16)



(a) TEM照片

(b) 选区衍射图

图 14 ZrCl<sub>4</sub> 和 NaBH<sub>4</sub>(摩尔比为1:8)在 700 ℃下反应 12 h 合成纯 ZrB<sub>2</sub> 粉体的 TEM 照片和选区衍射图<sup>[61]</sup>

Fig. 14 TEM image and selected area electron diffraction pattern of  $ZrB_2$  prepared by reacting  $ZrCl_4$  and  $NaBH_4$  (molar ratio:

 $\operatorname{ZrCl}_4/\operatorname{NaBH}_4 = 1/8$ ) for 12 h at 700 °C<sup>[61]</sup>

此还原反应所合成的 ZrB<sub>2</sub> 粉与反应温度、时间 和反应产物配比有较大关系:当反应温度低于 450℃ 时,ZrB<sub>2</sub> 粉不会生成,反应温度高于 500℃时,所合成 的粉体的粒径和结晶度随温度升高而增大;当反应时 间小于6h时,反应不完全或结晶度较差,反应时间 在12~24h变化不会影响粉体的结晶度和晶粒粒 径;当反应物 ZrCl₄:NaBH₄的摩尔比为1:2或1:4 时,反应产物会有 ZrO₂杂质且 ZrB₂结晶度较差,只 有当 ZrCl₄:NaBH₄的摩尔比为1:8时,才能合成纯 ZrB₂粉体。图14为 ZrCl₄:NaBH₄的摩尔比为1:8时 在700℃下反应12h合成纯 ZrB₂粉体的 TEM 照片 和选区衍射图。由图可见,合成的 ZrB₂的粒径约几 十纳米。此方法合成过程中伴随着生成 HCl 气体, 对设备以及大气环境污染严重,且产量小,可作为实 验室研究,不适合工业化生产。

#### 1.3.2 高频热等离子体法

高频热等离子体法是一种新型的合成粉体或球 化粉体的新工艺,主要利用高频感应线圈加热,其配 套设备如图 15 所示<sup>[62]</sup>。加料系统 1 是等离子体合 成工艺中非常重要的环节,对包括固体、液体、气体在 内的各种物料进行混合、输送和计量。将原料按照反 应配比加入可有效提高原料利用率和产品纯度。中 科院过程所的白柳杨等<sup>[63]</sup>以 ZrCl<sub>4</sub>、BCl<sub>3</sub>和 H<sub>2</sub>为原 料气,高纯 Ar 为载气,将原料气载入到高温等离子体 区(图 15 中 2、3 和 4 部分)发生化学反应合成超细 ZrB<sub>2</sub> 粉体。ZrCl<sub>4</sub>的沸点很低,在进入等离子体弧高 温区域(图 15 中 5)瞬间蒸发为气体,与其他气体混 合反应得到纳米级 ZrB<sub>2</sub> 粉体。酸洗后的 ZrB<sub>2</sub> 粉体 具有很好的分散性,平均粒径为 49.9 nm,松装密度 为0.71 g/mL。



图 15 高频等离子体设备示意图

Fig. 15 Schematic illustration of plasma processing system
(1)加料系统;(2)注射探针;(3)圆形喷嘴;(4)水冷感应线圈;(5)热室反应器;
(6)冷室反应器;(7)收料器;(8)尾气处理排放系统。

高频感应热等离子体属于无电极加热,可以避免 电极污染,等离子体反应体系气氛可控,可用来合成 高纯粉体,高温等离子体区内温度高,温差大,合成过 程中粉体颗粒在气流中产生,能有效阻止粉体颗粒团 聚,容易获得均匀分散的超细粉体,是一种有效制备 超细高温陶瓷粉体的途径。但是合成的粉体需要进 行酸洗、醇洗等后处理才能得到纯度较高的 ZrB<sub>2</sub> 粉 体,后处理过程产生大量的废液。此工艺是近几年研 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014 年 第4期

— 8 —

发的粉体制备技术,理论和工艺路线还不成熟,仍需 要大量的试验验证其可行性,离工业化生产还需很长 一段时间。

#### 2 展望

ZrB<sub>2</sub>陶瓷综合性能优异,具有广阔的发展前景。 但由于商用 ZrB<sub>2</sub> 粉粒径大,氧含量高等,很难烧结致 密化,制备高纯超细 ZrB<sub>2</sub> 粉体逐渐成为研究热点。目 前研发的合成工艺或多或少存在一定缺陷,基本表现 为原材料昂贵、合成温度高、过程时间长、能耗大、污染 环境等,很难实现工业化制备高纯超细 ZrB<sub>2</sub> 粉体。因 此,需要开发出制备小粒径、低氧含量的 ZrB<sub>2</sub> 粉体的 新技术。硼/碳热还原技术合成 ZrB<sub>2</sub> 粉体纯度高、粒 径小、颗粒尺寸均匀,且能实现工业化生产,是制备高 纯超细纳米 ZrB<sub>2</sub> 粉体的一种比较理想的技术。

#### 参考文献

[1] Fahrenholtz W G, Hilmas G E, Talmy I G, et al. Refractory diborides of zirconium and hafnium[J]. J. Am. Ceram. Soc., 2007, 90(5): 1347–1364

[2] Gangireddy S, Halloran J W, Wing Z N. Flexural creep of zirconium diboride-silicon carbide up to 2200 °C in minutes with non-contact electromagnetic testing [J]. J. Eur. Ceram. Soc., 2013, 34(15/16): 2901–2908

[3] Neuman E W, Hilmas G E, Fahrenholtz W G. Mechanical behavior of zirconium diboride-silicon carbide ceramics at elevated temperature in air[J]. J. Eur. Ceram. Soc. , 2013, 34 (15/16): 2889–2899

[4] Bird M W, Aune R P, Yu F, et al. Creep behavior of a zirconium diboride-silicon carbide composite [J]. J. Eur. Ceram. Soc., 2013, 33(13/14): 2407-2420

[5] Neuman E W, Hilmas G E, Fahrenholtz W G. Strength of zirconium diboride to 2300°C [J]. J. Am. Ceram. Soc., 2013, 96(1): 47-50

[6] Patel M, Prasad V V B, Jayaram V. Heat conduction mechanisms in hot pressed  $ZrB_2$  and  $ZrB_2$ -SiC composites[J]. J. Eur. Ceram. Soc. , 2013, 33(13/14): 1615-1624

 $[\,7\,]$  Lin J, Zhang X H, Cao H J, et al. R-curve behavior, mechanical properties and microstructure of sintered  $\rm ZrB_2-SiC_p-ZrO_{2f}\,ceramics[\,J\,]$ . J. Eur. Ceram. Soc. , 2012, 32(8): 1743–1749

[8] Zhang S M, Wang S, Zhu Y L, et al. Fabrication of ZrB<sub>2</sub>-ZrC-based composites by reactive melt infiltration at relative low temperature[J]. Scripta Mater., 2011, 65(2):139-142

[9] Guicciardi S, Swarnakar A K, Van der Biest O, et al. Temperature dependence of the dynamic Young's modulus of  $ZrB_2$ -MoSi<sub>2</sub> ultra-refractory ceramic composites [J]. Scripta Mater., 2010, 62(11): 831–834

[10] Zhang X H, Xu L, Du S Y, et al. Preoxidation and crack-healing behavior of  $ZrB_2$ -SiC ceramic composite [J]. J. Am. Ceram. Soc. , 2008, 91(12): 4068–4073

[11] Yan Y J, Zhang H, Huang Z R, et al. In situ synthesis of ultrafine ZrB<sub>2</sub>-SiC composite powders and the pressureless 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014 年 第4期 sintering behaviors [ J ]. J. Am. Ceram. Soc. , 2008,  $91\,(4)$  : 1372–1376

[12] Monteverde F, Bellosi A, Guicciardi S. Processing and properties of zirconium diboride-based composites [J]. J. Eur. Ceram. Soc., 2002, 22(3): 279-288

[13] Zhu S M, Fahrenholtz W G, Hilmas G E, et al. Pressureless sintering of carbon-coated zirconium diboride powders [J]. Mater. Sci. Eng. A., 2007, 459 (1/2):167–171

 $[\,14\,]$  Zhu S M, Fahrenholtz W G, Hilmas G E, et al. Pressureless sintering of zirconium diboride using boron carbide and carbon additions  $[\,J\,]$ . J. Am. Ceram. Soc. , 2007, 90 (11): 3660–3663

[15] Fahrenholtz W G, Hilmas G E, Zhang S C, et al. Pressureless sintering of zirconium diboride: particle size and additive effects[J]. J. Am. Ceram. Soc. , 2008, 91:1398-1404

[16] Wang X G, Guo W M, Zhang G J. Pressureless sintering mechanism and microstructure of  $ZrB_2$ -SiC ceramics doped with boron[J]. Scripta Mater. , 2009, 61(2):177–180

[17] Guo W M, Zhang G J, Yang Z G. Pressureless sintering of zirconium diboride ceramics with boron addition [J]. J. Am. Ceram. Soc. , 2012, 95(8):2470-2473

[18] Zhang S C, Hilmas G E, Fahrenholtz W G. Pressureless densification of zirconium diboride with boron carbide additions[J]. J. Am. Ceram. Soc., 2006, 89(5):1544-1550

 $[\,19\,]$  Zhang H, Yan Y J, Huang Z R, et al. Pressureless sintering of  $ZrB_2$ -SiC ceramics: the effect of  $B_4C$  content  $[\,J\,].$  Scripta Mater. , 2009, 60:559–562

[20] Chamberlain A L, Fahrenholtz W G, Hilmas G E, et al. High strength ZrB<sub>2</sub>-based ceramics [J]. J. Am. Ceram. Soc., 2004, 87(6): 1170–1172

[21] Chamberlain A L, Fahrenholtz W G, Hilmas G E. Pressureless sintering of zirconium diboride[J]. J. Am. Ceram. Soc., 2006, 89(2):450-456

 $[\,22\,]$  Zou J, Zhang G J, Kan Y M, et al. Presureless densification of  $ZrB_2$ -SiC composites with vanadium carbide[J]. Scripta Mater. , 2008, 59(3):309–312

[23] Zou J, Zhang G J, Kan Y M, et al. Hot-pressed  $ZrB_2$ -SiC ceramics with VC addition: chemical reactions, microstructures, and mechanical properties[J]. J. Am. Ceram. Soc., 2009, 92(12):2838-2846

[24] Zou J, Zhang G J, Kan Y M. Formation of tough interlocking microstructure in ZrB2-SiC-based ultrahigh-temperature ceramics by pressureless sintering[J]. J. Mater. Res., 2009, 24(7):2428-2434

 $[\,25\,]$  Zou J, Zhang G J, Sun S K, et al.  $ZrO_2$  removing reactions of groups IV-VI transition metal carbides in  $ZrB_2$  based composites[J]. J. Eur. Ceram. Soc. , 2011, 31(3):421–427

 $[\,26\,]$  Sciti D, Monteverde F, Guicciardi S, et al. Microstructure and mechanical properties of  $\rm ZrB_2\text{-}MoSi_2$  ceramic composites produced by different sintering techniques  $[\,J\,]$ . Mater. Sci. Eng. A. , 2006, 434:303–309

 $[\,27\,]$  Silvestroni L, Sciti D. Effects of  $MoSi_2$  additions on the properties of Hf- and  $ZrB_2$  composites produced by pressure-

less sintering [J]. Scripta Mater., 2007, 57:16-18

 $[\,28\,]$  Guo S Q, Kagawa Y, Nishimura T, et al. Pressureless sintering and physical properties of  $ZrB_2\-$ based composites with  $ZrSi_2$  additive[J]. Scripta Mater. , 2008, 58:579–582

[29] Monteverde F, Bellosi A. Effect of the addition of silicon nitride on sintering behaviour and microstructure of zirconium diboride[J]. Scripta Mater. , 2002, 46(3):223-228

 $[\,30\,]$  Monteverde F, Bellosi A. Beneficial effects of AlN as sintering aid on microstructure and mechanical properties of hot-pressed ZrB\_[J]. Adv. Eng. Mater. , 2003, 7:508–512

[31] Chamberlain A L, Fahrenholtz W G, Hilmas G E. Reactive hot pressing of zirconium diboride[J].J. Eur. Ceram. Soc. , 2009, 29:3401-3408

[32] Guo S Q, Hu C F, Kagawa Y. Mechanochemical processing of nanocrystalline zirconium diboride powder[J].J. Am. Ceram. Soc., 2011, 94:3643-3647

[33] Guo S Q, Ping D H, Kagawa Y. Synthesis of zirconium diboride platelets from mechanically activated  $ZrCl_4$  and B powder mixture[J]. Ceram. Int., 2012, 38:5195–5200

[34] Hu CF , Zou J, Huang Q, et al. Synthesis of plate-like ZrB<sub>2</sub> grains[J]. J. Am. Ceram. Soc. , 2012, 95(1):85-88

[35] Radev D D, Klissurski D. Mechanochemical synthesis and SHS of diborides of titanium and zirconium[J]. J. Mater. Syn. Proc. , 2001, 9(3):131-136

[36] Khanra A K, Pathak L C, Mishra S K, et al. Self-propagating-high-temperature synthesis (SHS) of ultrafine  $ZrB_2$  powder[J]. J. Mater. Sci. Lett. ,2003, 22:1189–1191

[37] Khanra A K, Pathak L C, Godkhindi M M. Double SHS of ZrB<sub>2</sub> powder[J]. J. Mater. Proc. Technol. , 2008, 202: 386–390

[38] 方舟, 王皓, 傅正义. Zr-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Mg 体系自蔓延高温 合成 ZrB<sub>2</sub> 陶瓷粉末[J]. 硅酸盐学报,2004, 32(6):755-758

[39] 方舟, 王皓, 傅正义. Zr-B 体系自蔓延高温合成 ZrB, 陶瓷粉末[J]. 硅酸盐学报,2004, 32(8):1016-1018

[40] 张鹏林. 镁热剂反应自蔓延高温合成 TiB<sub>2</sub>和 ZrB<sub>2</sub> 陶瓷及其结构宏观动力学研究[D]. 兰州理工大学,2008

[41] 张田梅. 自蔓延镁热还原法制备高纯度二硼化锆 微粉[D]. 哈尔滨工业大学,2006

 $[\,42\,]$  Camurlua H E, Maglia F. Preparation of nano-size  $ZrB_2$  powder by self-propagating high-temperature synthesis  $[\,J\,].$  J. Eur. Ceram. Soc. , 2009, 29:1501–1506

[43] Karasev A I. Preparation of technical zirconium diboride by the carbothermic reduction of mixtures of zirconium and boron oxides [J]. Powder. Metall. Met. Ceram. , 1973 , 12 (11):926–929

 $[\,44\,]$  Guo W M, Zhang G J. Reaction processes and characterization of  $ZrB_2$  powder prepared by boro/carbothermal reduction of  $ZrO_2$  in vacuum[J]. J. Am. Ceram. Soc. , 2009, 92(1):264 –267

[45] Zhao H, He Y, Jin Z. Preparation of ZrB<sub>2</sub> powder
 [J]. J. Am. Ceram. Soc., 1995, 78(9):2534-2536

 $[\,46\,]$  Miliet P, Wang T H. Preparation of  $\rm TiB_2$  and  $\rm ZrB_2$  : Influence of a mechanochemical treatment on the borothermic re- - 10 --

duction of titania and zirconia [J]. J. . Mater. Sci. , 1996, 31: 351–355

 $[\,47\,]$  Ran S L, Van der Biest O, Vleugels J.  $\rm ZrB_2$  powders synthesis by borothermal reduction [ J ]. J. Am. Ceram. Soc. , 2010, 93(6):1586–1590

[48] Guo W M, Zhang G J. New borothermal reduction route to synthesize submicrometric  $ZrB_2$  powders with low oxygen content[J]. J. Am. Ceram. Soc. , 2011, 94(11):3702-3705

[49] 马成良,封鉴秋,王成春,等. 二硼化锆粉体的工业 合成[J]. 硅酸盐通报, 2008,27(3):622-625

[50] 贾全利,张海军,贾晓林,等. 微波碳热还原低温合成 ZrB, 粉体的研究[J]. 材料导报, 2007, 21:61-64

[51] 刘国齐,李红霞,杨彬,等. 铝碳材料中 ZrB<sub>2</sub> 的原位 合成[C]. 洛阳耐火材料研究院建院四十周年院庆科技文集, 洛阳,2003:110-113

[52]于志强,杨振国. ZrB<sub>2</sub>-A1<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 复合粉体的自蔓延高 温还原合成与表征[J]. 硅酸盐学报,2005,33(4):407-410

 $[\,53\,]$  Setoudeh N, Welham N J. Formation of zirconium diboride  $(\rm ZrB_2)$  by room temperature mechanochemical reaction between  $\rm ZrO_2$ ,  $B_2O_3$  and Mg[J]. J. Alloys Compd. , 2006, 420: 225–228

[54] Kravchenkose A R, Shilkin S. Preparation and some properties of ultra-fine zirconium boride and titanium boride pow-ders[J]. Inorg. Mater., 1995, 31(8):965

[55] Devyatkin S V. Electrosynthesis of zirconium boride from cryolite-alumina melts containing zirconium and boron oxide [J]. Russ. J. Electroche., 2001, 37(12):1499

[56] Yan Y J, Huang Z R, Dong S M, et al. New route to synthesize ultra-fine zirconium diboride powders using inorganicorganic hybrid precursors [J]. J. Am. Ceram. Soc., 2006, 89 (11):3585-3588

[57] 贾全利, 张海军, 贾晓林, 等. 溶胶-凝胶微波碳热 还原制备二硼化锆粉体[J]. 材料导报, 2007, 21:65-67

[58] 车晓盼, 朱时珍, 徐强. 超细 ZrB<sub>2</sub> 粉的液相法合成 [J]. 人工晶体学报, 2009, 38:199-202

 $[\,59\,]$  Xie Y L, Sanders Jr T H, Speyer R F. Solution-based synthesis of submicrometer  $\rm ZrB_2$  and  $\rm ZrB_2-TaB_2[\,J\,].$  J. Am. Ceram. Soc. , 2008, 91(5):1469–1474

[60] 李运涛,陶雪钰,邱文丰,等.液相前驱体转化法制备 ZrB<sub>2</sub> 粉末[J].北京化工大学学报(自然科学版), 2010, 37(4):78-82

 $[\,61\,]$  Chen L Y, Gu Y L, Yang Z H, et al. Preparation and some properties of nanocrystalline  $\rm ZrB_2$  powders[J]. Scripta Mater. , 2004, 50:959–961

 $[\,62\,]$  Bai L Y, Zhang H B, Jin H C, et al. Radio-frequency atmospheric-pressure plasma synthesis of ultrafine ZrC powders [J]. Int. J. Appl. Ceram. Technol. , 2012, DOI:10.1111/j. 1744–7402.2012.02816. x

[63] 白柳杨, 张海宝, 袁方利, 等. 高频热等离子体合成超细 ZrB<sub>2</sub> 和 ZrC 粉体材料[J]. 宇航材料工艺, 2012, 42 (2):88-90

(编辑 李洪泉)

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2014 年 第4期